

2020年 第45回光学シンポジウム 講演募集

「実用的な最先端の光学設計/光計測/光学素子/光学システム」

光学シンポジウムは、光学設計者・技術者の皆様が日頃の研究、開発の成果を発表し、討論する場として、毎年開催されています。次回も下記の要領で第45回光学シンポジウムを開催致します。多数の皆様の積極的な応募をお願い致します。

期日: 2020年 6月24日(水), 25日(木), 26日(金) (チュートリアル: 24日, 講演会: 25, 26日)

場所: 東京大学 生産技術研究所 東京都目黒区駒場4-6-1

チュートリアル: An棟 中セミナー室1 (An401・402)

講演会: An棟 コンベンションホール

主催: 一般社団法人 日本光学会

共催: 公益社団法人 応用物理学会フォトニクス分科会

応募講演の性格および内容:

- 原則として未発表のものとします。ただし、既発表のものとも一部重複があっても、光学に関わる新規な内容が含まれていれば発表可能です。
- 内容は、光学システムおよび光学素子の設計、製作、評価に関連した講演を中心として、日本光学会の活動の全分野を対象とします。特に、これに関連した実際的な問題に踏み込んだ講演を歓迎し、また問題提起の講演も認めます。

講演方法および時間:

基本的に口頭講演と致しますが、プログラム編成の都合により、予め連絡の上、ポスターセッションへ変更をお願いする場合があります。

《口頭講演》

発表は20分(質疑応答5分を含む)で、発表形式はPC画面のプロジェクター投影のみと致します。

応募資格: (一社)日本光学会(入会予定含む)、応用物理学会、SPIE、OSA、OSK及び協賛の学協会会員

応募方法: ホームページの講演応募方法をご参照の上、電子メールにてご応募下さい。

光学シンポジウムホームページ: http://myosj.or.jp/event2/opt_symp

応募には以下の情報が必要となります。

題目、氏名(登壇者に○を付ける)、所属名、英文題目、講演概要(200字以内)、連絡先(氏名、E-mail、電話、当日の連絡先(携帯電話等))。

申込受付確認のメールを1週間以内に返送します。期限を過ぎてもメールの届かない場合はご連絡下さい。

講演プログラム・アブストラクトは2020年4月上旬に公開する予定です。

応募先: E-mail: optsymp45-spj@myosj.or.jp

光学シンポジウム実行委員会 講演担当 宛

応募締切: 2020年 3月9日(月) 17:00 必着

※応募数が上限に達した場合、募集を早期に締切る可能性があります。

予稿提出:

採用した講演については、所定フォーマットのPDF形式の電子ファイルを提出して頂きます。詳細は、後日案内予定の予稿原稿の書き方、ホームページをご参照下さい。

予稿締切: 2020年 4月20日(月) 17:00 必着

*最新情報は、光学シンポジウムホームページにてご確認ください。

問い合わせ先: 光学シンポジウムに関する問い合わせは、ホームページ、または下記連絡先をお願いします。

E-mail: optsymp45-aud@myosj.or.jp

三菱電機株式会社 桑田 宗晴

協賛(予定):

映像情報メディア学会、画像電子学会、計測自動制御学会、光産業技術振興協会、情報処理学会、照明学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本オプトメカトロニクス協会、日本眼光学学会、日本機械学会、日本光学測定機工業会、日本視覚学会、日本色彩学会、日本写真学会、日本天文学会、日本物理学会、日本放射光学会、日本分光学会、レーザー学会、カメラ映像機器工業会、日本フォトニクス協議会